PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-203963

(43)Date of publication of application: 22.07.1994

I)Int.CI.

H05B 33/22

CO9K 11/06

I)Application number: 05-002096

(71)Applicant: IDEMITSU KOSAN CO LTD

2)Date of filing:

08.01.1993 (72)Inventor

(72)Inventor: HOSOKAWA CHISHIO

KUSUMOTO TADASHI

1) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

1)Abstract:

IRPOSE: To provide an organic electroluminescent element having color converting function, excellent in luminous iciency and easy to manufacture by providing a color converting hole injection transport area for color converting a light generated in a light emitting layer.

DNSTITUTION: The positive hole mobility of a color converting hole injection transport area is 10-6cm2/(V.sec) or pre, energy gap in this area is smaller than the energy gap of a light emitting layer, and the fluorescent quantum ald is 3% or more, preferably, 5% or more. The laminating order is positive electrode/color converting injection insport area/hole injection transport layer/light emitting layer/electron injection layer/negative electrode, but the le injection transport layer and the electron injection layer are often omitted. As the materials used for this area, lbenes having the above property and an absorption wavelength less than 440nm are preferably used, and stilbene rivatives and distilyl allylene derivatives are particularly preferred.

GAL STATUS

ate of request for examination]

17.05.1999

ate of sending the examiner's decision of rejection]

16.04.2002

nd of final disposal of application other than the

aminer's decision of rejection or application converted

gistration

ate of final disposal for application]

atent number]

ate of registration]

.

umber of appeal against examiner's decision of 2002-08609

ection

ate of requesting appeal against examiner's decision of 15.05.2002

ection

ate of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顯公開各号

特開平6-203963

(43)公開日 平成6年(1994)7月22日

(51)Int.CL5

FΙ

技術表示箇所

H 0 5 B 33/22 C 0 9 K 11/06

Z 9159-4H

審査請求 未請求 請求項の数 6(全 30 頁)

(21)出頗番号

(22)出頭日

特類平5-2096

平成5年(1993)1月8日

(71)出版人 000183646

出光與座株式会社

泉京都千代田区丸の内3丁目1番1号

(72)発明者 細川 地湖

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株

式会社内

(72)発明者 楠本 正

千葉県袖ケ浦市上泉1280巻地 出光興産株

式会社内

(74)代理人 弁理士 大谷 保

(54)【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子

(57)【要約】

【目的】 色変換性機能を有し、発光効率の優れ、製造の容易な有機EL素子の開発。

【構成】 発光層で生じる光を色変換する色変換性正孔 注入輸送領域を有する有機エレクトロルミネッセンス素 子。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 発光層で生じる光を色変換する色変換性 正孔注入輸送領域を有することを特徴とする有機エレク トロルミネッセンス素子。

【語求項2】 色変換性正孔注入輸送領域の正孔の移動 度が10 °cm° / (V・秒)以上であり、該領域のエネルギーギャップが発光層のエネルギーギャップより小 さく、かつ蛍光量子収率が高いことを特徴とする語求項 1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項3】 陽極/色変換性正孔注入輸送領域/発光 10 層/陰極の順で積層することを特徴とする請求項1また は2記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項4】 陽極/色変換性正孔注入輸送領域/発光 層/電子注入層/陰極の順で論層することを特徴とする 請求項1または2記載の有機エレクトロルミネッセンス 素子。

【請求項5 】 陽極/色変換性正孔注入輸送領域/正孔 注入輸送層/発光層/電子注入層/陰極の順で積層する ことを特徴とする請求項1または2記載の有機エレクト ロルミネッセンス素子。

【語求項6】 陽極/色変換性正孔注入輸送領域/正孔 注入輸送層/発光層/陰極の順で領層することを特徴と する請求項1または2記載の有機エレクトロルミネッセ ンス素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は有機エレクトロルミネッセンス素子に関し、詳しくは、発光層で生じる光の色変換を行う正孔注入輸送領域を有する有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】有機エ レクトロルミネッセンス素子(以下、有機EL素子と略 すことがある。) の発光色を他の色に変換する方法また は別の色を混色する方法には、従来、ドーピング法(特 関昭63-264692号公報)と蛍光変換法(米国特 許第5126214号)がある。上記ドーピング法は、 色変換を可能にするため、発光層内に蛍光性分子を微量 (5重置%以下) 混入する方法であり、営光性分子より 発光を取り出すことができた。しかし、このドービング 40 法では、黄光性分子を発光層に復入する際、復入量を完 全に制御して墓板上に均一に製膜する必要があり、この 制御ができない場合、有機EL素子の発光の色相および 効率にムラが生じるため、有機EL素子の製造が困難で あった。この方法ではドーパントを混入することによ り、有機EL素子の印加電圧が約1~2V上昇する場合 が多く、改善が求められていた。また、蛍光変換法で は、有機EL素子の外部に色変換膜を設ける必要があ り、素子の製造が煩雑であった。ところで、WO91/

/陰極の素子構成において、有機半導体に共役オリゴマーを用いた素子が関示されている。この素子には、有機半導体としてチオフェンオリゴマーを用いることが示されており、有機能縁体層中にある発光層から高輝度、高い発光効率の発光が得られている。この有機半導体は、発光材料よりエネルギーギャップが小さいものの場合があり、発光効率の優れた有機EL素子を提供可能である。これは、本発明と類似しているが、党光収率が高い正孔注入層を用いた場合の色変換については何も開示されていない。このように従来の素子構成は、基本的に陽極/正孔注入輸送層(HTL)/電子輸送領域/陰極である。ここで、電子注入輸送領域は発光層、または発光層および電子注入層である。具体的には、従来の素子構成は、以下の構成である。

- (1) 陽極/HTL/発光層(EML)/陰極
- (2) 陽極/HTL/EML/電子注入層(ETL) /除極

上記素子には、単一の正孔注入層、多層の正孔注入層または複数の正孔注入材料を混合した層のいずれかを、H 20 TLとして用いることが公知である。一方、HTLを正孔輸送性発光層として、

(3) 院極/EML/ETL/陰極

の素子構成も公知である。上記(1)~(3)の公知の 案子構成においては、EML内で電子と正孔が再結合し て励起状態を生成する再結合領域が存在する。そとで、 発光層を形成する発光材料固有の光(色相)が生成され る。また、上記HTLにおいて、正孔移動度に関して は、公知の正孔注入領域または有機半導体において充分 な移動度が満たされており、エネルギーギャップに関し ても公知のトリアリールアミン系、ヒドラゾン系または スチルベン系正孔注入材料を用いる場合は、発光層のエネルギーギャップより大きいものが用いられていた。これにより、発光層内に電子を閉じ込めることが可能であり、発光層で生成した励起子を正孔注入層側に任達しないという性質を有している。

[0003]

【課題を解決するための手段】そこで本発明者らは、上記従来技術の欠点を解消し 有機EL素子において新たな色変換法を開発すべく鋭意研究を重ねた。その結果、発光層内で生じる電子と正孔の再結合により生じるエネルギーを変換して発光層で生じる光を色変換する正孔注入輸送領域を用いることにより、上記目的が達成できることを見出した。本発明はかかる知見に基いて完成したものである。

【①①①4】すなわち本発明は、発光層で生じる光を色変換する色変換性正孔注入輸送領域を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子を提供するものである。

り、素子の製造が煩雑であった。ところで、WO91/ 【0005】本発明の有機EL素子は、発光層で生じる 03142号には、陽極/有機半導体層/有機絶縁体層 50 光を色変換する色変換性正孔注入輸送領域を有すること を特徴とする。この色変換性正孔注入輸送領域は、次の 性質①~②を有することが好ましい。

- ① 色変換性正孔注入輸送領域中の正孔移動度が 1 () ** cm³/(V・秒)以上、好ましくは10⁻³cm³/(V ・秒)以上である。
- ② 色変換性正孔注入輸送領域のエネルギーギャップ (励起エネルギー) が、発光層のエネルギーギャップよ り小さい。好ましくは、エネルギーギャップ差が、0.1 ~leVである。
- ことにより、著しく高い蛍光収率を育する。好ましく は、蛍光収率が3%以上、より好ましくは5%以上であ

【0006】とのような色変換性正孔注入輸送領域に用 いられる材料としては、上記性質を有すると共に吸収波 長が440 nm以下のスチルベン系材料が好ましく、特 に好ましいものとしてステルベン誘導体またはジスチリ ルアリーレン誘導体が挙げられる。上記スチルベン誘導 体としては、例えば一般式(!)または(II)

[161]

$$D^{4} - C = C - A r^{2} - C = C - D^{3} \cdot \cdot \cdot (111)$$

$$R^{5} R^{6} \qquad R^{7} R^{8}$$

$$D^{4} - C = C - A r^{3} - C = C - A r^{4} \cdot \cdot \cdot (14)$$

$$R^{9} R^{10} \qquad R^{11} R^{12}$$

【0010】(式中、Ar' およびAr' はそれぞれ独 立に炭素数6~20のアリーレン基を示し、Ar は炭 素数6~20のアリール基を示す。 D゜~D゜は前記と 30 たは炭素数1~20のアミノ基で置換されていてもよ 同じである。R'~R"はそれぞれ独立に水素原子を示 す。とこで、Ar'~Ar', R'~R"はそれぞれ独 立に無置換でもよいし、炭素数1~10のアルキル基,※

【0012】(式中、Ar', Ar', Ar' およびA r* はそれぞれ独立に炭素数6~20のアリール量を示 "およびR"はそれぞれ独立に水素原子または炭素数6 ~20のアリール基を示す。ここで、Aェケ~Aェケは それぞれ独立に無置換でもよいし、炭素数1~10のア ルキル基、炭素数1~10のアルコキシ基、炭素数6~ 10のアリールオキシ基、炭素数6~10のアリールア ルキル基で置換されていてもよい。) で表されるものが 挙げられる。

【0013】上記一般式(I)~(V)におけるアリー ル基としては、好ましくはフェニル基、ピフェニルイル

$$A r' - C = C - D' \cdot \cdot \cdot \cdot (I)$$

$$R' R^{z}$$

$$D^{z} - C = C - D^{z} \cdot \cdot \cdot \cdot (I)$$

【0008】(式中、Ar1 は炭素数6~20のアリー ル基を示す。R1 ~R1 はそれぞれ独立に水素原子また は炭素数6~20のアリール基を示す。D'~D'はそ ◎ 有級EL素子に色変換性正孔注入輸送領域を用いる 10 れぞれ独立に電子供与性基で置換された炭素数6~20 のアリール基を示す。ことで、A : 1 、 R1 ~ R1 はそ れぞれ独立に無置換でもよいし、炭素数1~10のアル キル基、炭素数1~10のアルコキシ基、炭素数6~1 0のアリールオキシ基、炭素数6~10のアリールアル キル基または炭素数1~20のアミノ基で置換されてい てもよい。)で表されるものが挙げられる。また、ジス チリルアリーレン誘導体としては、一般式 (III)、 (I v) または(V)

20 [fk2]

ントラニル基、トリル基、キシリル基が挙げられる。ア リーレン基としては、好ましくはフェニレン基、ピフェ し、Ar'は炭素数6~20のアリーレン基を示す。R 40 エレン基、ナフテレン基、アントラニレン基、ターフェ ニレン基, ピレニレン基が挙げられる。また、上記置換 基であるアリールオキシ基としてはフェニルオキシ基。 ビフェニルオキシ基、ナフチルオキシ基、アントラニル オキシ基、ターフェニルオキシ基、ビレニルオキシ基な どが挙げられ、アルキル墓としてはメチル基、エチル 基、イソプロビル基、ターシャルブチル基、ペンチル 基、ヘキシル基などが挙げられる。アルコキシ基として はメトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、ターシ ャルブトキシ基、ペンチルオキシ基などが挙げられ、ア 基、ナフチル基、ピレニル基、ターフェニルイル基、アー59 ミノ基としてはジメチルアミノ基。ジエチルアミノ基。

ジフェニルアミノ基、フェニルエチルアミノ基、フェニ ルメタルアミノ墓、ジトリルアミノ墓、エチルフェニル アミノ基、フェニルナフチルアミノ墓、フェニルビフェ ニルアミノ基などが挙げられる。前記一般式(1)~ (V) における $D^* \sim D^*$ は、電子供与性基で置換され た炭素数1~20のアリール基である。ここで、電子供 与性基とは、好ましくは炭素数1~6のアルキル基、炭 素数1~6のアルコキシ墓、炭素数6~20のアリール オキシ基が挙げられ、特に好ましくは炭素数1~20の アミノ基が挙げられる。このアミノ基としては、一般式 10 ーフェニルイルオキシ基、メトキシ基、エトキシ基。イ (VI)

[0014]

[化4]

$$- N < X_1 \cdots (A1)$$

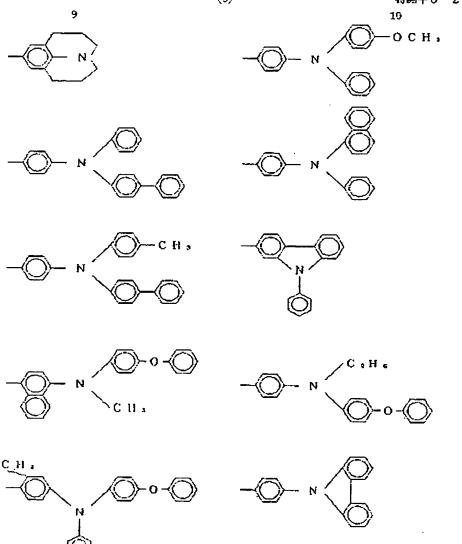
【0015】(式中、X'およびX'はそれぞれ独立に 炭素数6~20のアリール基、炭素数1~10のアルキ ル基または炭素数6~20のアリールアルキル基を示 し、互いに結合して飽和または不飽和の環状構造を形成 20 【化5】 してもよい。また、X1, X1 には炭素数1~10のア

ルキル基、炭素数6~10のアリールアルキル基 炭素 数6~10のアリールオキシ基または炭素数6~10の アルコキシ基が置換してもよい。さらに、一般式 (VI) で表されるアミノ基が置換するアリール基とX1とX1 が結合した含窒素芳香族環幕となってもよい。) で表さ れるものが挙げられる。電子供与性差としては、例えば メチル基、エチル基、プロビル基、ブチル基、ペンチル 基などのアルキル基、フェニルオキシ基、ビフェニルオ キシ墓。ナフチルオキシ墓。アントラニルオキシ墓。タ ソプロポキシ基、ターシャルブチルオキシ基、ペンチル オキシ基などのアルコキシ墓、ジメチルアミノ墓、ジェ チルアミノ基、ジフェニルアミノ基、フェニルメチルア ミノ蟇、フェニルエチルアミノ基、フェニルメチルエチ ルアミノ基,ジトリルアミノ基,エチルフェニルアミノ 基、フェニルナフチルアミノ基、フェニルビフェニルイ ルアミノ基などのアミノ基などが挙げられる。また、D ' ~ D° の具体例としては、

[0016]

[0017]

[化6]



[0018]

[化7]

【0019】また、一般式(!)~(V)で表される具体例としては以下の化合物が挙げられる。

[0020] [化8]

$$\bigcirc - N - \bigcirc - C H = C H - \bigcirc - N - \bigcirc$$

$$C H = C H$$

$$C H_s$$

[0021]

[fk9]

$$C H = C H$$

$$C H = C H$$

$$C H = C H$$

$$CH = CH - CH - CH - CH$$

$$\bigcirc -N - \bigcirc -C + -C + - \bigcirc -C + - \bigcirc -C + - \bigcirc -N - \bigcirc$$

[0022]

30 【化10】

$$\bigcirc V = C H = C H - \bigcirc V = C H$$

$$CH = CH$$

$$CH = CH$$

$$C_{A}H_{5}$$

$$\bigcirc -N - \bigcirc -C H = C H - \bigcirc -M - \bigcirc -M - \bigcirc$$

[0023]

[化11]

19
$$C H = C H$$

$$C H = C H$$

$$C H = C H$$

$$\bigcirc - \mathbf{n} = \mathbf{c} \mathbf{n} - \bigcirc - \mathbf{c} \mathbf{n} = \mathbf{c} \mathbf{n} - \bigcirc - \mathbf{n} - \bigcirc - \mathbf{n} \cdot \bigcirc$$

$$\bigcirc -0 - \bigcirc - CH = CH - \bigcirc -CH = CH - \bigcirc OCH'$$

[0024]

[化12]

【0025】が挙げられる。

【0026】このような色変換性正孔注入輸送材料は、 前述したように発光層のエネルギーギャップより小さい エネルギーギャップを有することが好ましい。この条件 を満たすことにより、有機EL素子中での色変換が効率 よく行われる。さらに、色変換効率を良くするためには 固体状態にて蛍光置子収率の高い色変換材料を用いるこ とが有効である。

【10027】次いで、本発明の特徴である正孔注入輸送 領域での色変換作用に関して、図1を用いて説明を加え る。図1は、発光層の吸収スペクトル(破線)および発 光スペクトル(太線)と色変換性正孔注入輸送層の吸収 30 応じた発色をする正孔注入輸送材料を用いることによ スペクトル(細線)を示す。ここで、図1中のEglは 発光層の吸収スペクトルの上限波長を示し、Eg2は色 変換性正孔注入輸送層の吸収スペクトルの上限波長を示 す。とこで、EglとEg2には、Egl<Eg2の関 係がある。図1からわかるように、色変換性正孔注入輸 送層の吸収スペクトルと発光層の発光スペクトルには、 重なり部分が生じる。この重なり部分のエネルギーが正 孔注入輸送層に吸収されることにより、正孔注入輸送層 の発行により色変換された別の発光スペクトルが生じ る。つまり、本発明で得られる色変換作用は、発光層で 40 Ø 陽極/CHTR/HTL/EML/陰極 電子と正孔の再結合の結果生じる発光のエネルギーが、 正孔注入輸送材料により吸収され、正孔注入輸送層の発 光が新たに生じることにより起こるものである。このと きの発光度合は、前記スペクトルの重なり部分が大きい ほど大きい。

【0028】さらに、色変換作用を部分色変換と完全色 変換を例に説明する。

(1) 部分色変換

図2に部分色変換が行われたスペクトルを示す。とこ

換して生じた発光スペクトルである。 図2 に示されるス 20 ペクトルによれば、EとCそれぞれの発光パンドが生じ るため混色が得られることがわかる。例えば、Eに青色 系の発光バンドを用いた場合、Cが緑色系の場合の色変 換後の発色は青緑色系となり、Cが赤色の場合の色変換 後の発色は白色系となる。

(2) 完全色変換

図3に完全色変換が行われたスペクトルを示す。EとC は上記と同じである。図3に示されるスペクトルによれ ば、Cの発光パンドのみが生じるため完全な色変換が行 われることがわかる。この完全色変換によれば、目的に り、様々な色変換が可能となる。

【0029】本発明の有機EL素子に用いる色変換性正 孔注入輸送領域は、層状である必要はないが、層状また は層状に進じた形態で用いるのが好ましい。本発明の有 機EL素子の好ましい素子構成として、次の構成が挙げ **ちれる。**

⑤ 陽極/色変換性正孔注入輸送領域(CHTR)/E ML/陰極

- ② 陽極/HTL/CHTR/HTL/EML/陰極
- 陽極/HTL/CHTR/EML/陰極
- 5 陽極/HTL/CHTR/EBL/EML/陰極
- 8 陽極/CHTR/EML/ETL/陰極

ことで、HTLは公知の色無変換性正孔注入層を示す。 【0030】上記EMLとしては、通常のEMLと同様 に、(a)注入機能(電圧印加時に、陽極または正孔注 入層より正孔を注入可能であり、かつ陰極または電子注 入層より電子を注入可能である。)、(り)輸送機能

(正孔および電子を電界の力により移動させることが可 で、Eは発光層による発光スペクトルであり、Cは色変 50 能である。)および(c)発光機能(正孔と電子の再結

台の場を提供し、発光させることが可能である。)を有 するものである。この層の厚さは特に制限はなく 適宜 状況に応じて決定することができるが、好ましくは1ヵ m~10 um. 特に好ましくは5 nm~5 umである。*

y 3 C = C H - A r - C H = C

[0032] (式中、Y'~Y' はそれぞれ水素原子、 炭素数1~6のアルキル基、炭素数1~6のアルコキシ 基、炭素数7~8のアラルキル基、置換あるいは無置換 の炭素数6~18のアリール基、置換あるいは無置換の シクロヘキシル基、置換あるいは無置換の炭素敷6~1 8のアリールオキシ基、炭素数1~6のアルコキシ基を 示す。ここで、置換基は炭素数1~6のアルキル基、炭 素数1~6のアルコキシ墓、炭素数7~8のアラルキル 基、炭素数6~18のアリールオキシ基、炭素数1~6 のアシル基、炭素数1~6のアシルオキシ基、カルボキ シル基、スチリル基、炭素数6~20のアリールカルボ 20 ニル基、炭素数6~20のアリールオキシカルボニル 基、炭素数1~6のアルコキシカルボニル基、ビニル 基、アニリノカルボニル墓、カルバモイル基、フェニル 基、ニトロ基、水酸基あるいはハロゲンを示す。これら の置換基は単一でも複数でもよい。また、Y'~Y'は 同一でも、また互いに異なっていてもよく、Y' とY' および?'と?'は互いに置換している基と結合して、 置換あるいは無置換の飽和五員環又は置換あるいは無置※

Y F Y S $A^{x} - \dot{C} = \dot{C} - A^{\dagger} - Q - A^{\dagger} -$

【0036】(式中、A1は置換あるいは無置換の炭素 数6~20のアリーレン華又は二価の芳香族復素環式基 を示す。結合位置はオルト、メタ、バラのいずれでもよ い。A1 は置換あるいは無面換の炭素数6~20のアリ ール基又は一個の芳香族技素環式基を示す。 Y' 及びY * はそれぞれ、水素原子、置換あるいは無置換の炭素数 6~20のアリール基、シクロヘキシル基、一個の芳香 族複素環式基、炭素数1~10のアルキル基、炭素数7 基を示す。なお、Y', Y'は同一でも異なってもよ い。とこで、置換基とは、単一置換の場合、アルキル 基、アリールオキシ基、アミノ基又は置換基を育するも しくは有しないフェニル基である。 Y'の各置換基はA

*ここで、好ましいEMLの発光材料(ホスト材料)とし て、一般式(A) [0031] [(t13]

10%換の飽和六具環を形成してもよい。Aェは置換あるいは 無置換の炭素数6~20のアリーレン基を表わし、単一 置換されていても、複数置換されていてもよく。 また結 台部位は、オルト、パラ、メタいずれでもよい。但し、 Arが無置換フェニレンの場合、Y1~Y1 はそれぞれ 炭素数1~6のアルコキシ墓、炭素数7~8のアラルキ ル墓、置換あるいは無置換のナフチル墓、ビフェニル 基、シクロヘキシル基,アリールオキシ基より選ばれた ものである。),一般式(B)

[0033]

[化14]

【0034】(式中、A及びBは、それぞれ上記一般式 (A) で表される化合物から1つの水素原子を除いたー 価量を示し、同一であっても異なってもよい。また、Q は共役系を切る二価基を示す。)又は一般式(C) [0035]

【化15】

"と結合して、飽和もしくは不飽和の五貫環又は六耳環 を形成してもよく、同様にY°の各置換基はA1と結合 して、飽和もしくは不飽和の五員環又は六員環を形成し てもよい。また、Qは、共役を切る二価基を表す。) で 表される化合物が挙げられる。なお、一般式 (B) およ び(C)におけるQは共役系を切る二価基を示すが、こ こで共役とは、π電子の非極在性によるもので、共役二 重結合あるいは不対電子または孤立電子対によるものも ~20のアラルキル基又は炭素数1~10のアルコキシ 49 含む。Qについて具体的には、直鎖アルカンからH原子 を1個ずつ除いた二価基。例えば、

[0037]

[(t16]

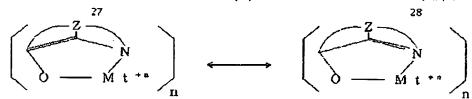
- C H : C H : C H : -, - O -, - O - C O - O -.

 $-COCH_2CO-, -CO(CH_2)_2CO-,$

【0038】表わしている。このように共役系を切る二 価の基を用いる理由は、上記で示されるAあるいはB (即ち、一般式(A)の化合物)を、単独で本発明の有 機Eし素子として用いた場合に得られるEし発光色と、 一般式(B)で表わされる化合物を本発明の有機EL素 子として用いた場合に得られるEL発光色とが変わらぬ ようにする為である。つまり、一般式 (A) 又は一般式 (B) で表わされる発光層が、短波長化あるいは長波長 40 キシノイド化合物である。このような化合物は高水準の 化したりすることはないようにするためである。また、 **共役系を切る二価基で接続するとガラス転移温度(T** g)は、上昇することが確認でき、均一なピンホールフ リーの微緒晶あるいはアモルファス性薄膜が得られるこ とができ、発光均一性を向上させている。更に、共役系

を切る二価基で結合していることにより、EL発光が長 波長化することなく、また、合成あるいは精製が容易に できる長所を備えている。さらに、発光材料(ホスト材 料)の好ましいものとして、8-ヒドロキシキノリン、 又はその誘導体の金属錯体を挙げることができる。具体 的には、オキシン(一般に8-キノリノールまたは8-ヒドロキシキノリン)のキレートを含む金属キレートオ 性能を示し、容易に薄膜形態に成形される。オキシノイ 下化合物の例は下記模造式を満たするものである。

[0039] (K17)



【0040】(式中、Mtは金属を表し、nは1~3の 整数であり、且つ、2はその各々の位置が独立であっ て、少なくとも2以上の縮合芳香族環を完成させるため に必要な原子を示す。)ととで、Mtで表される金属 は、一価、二価または三価の金属とすることができるも のであり、例えばリチウム、ナトリウムまたはカリウム 等のアルカリ金属、マグネシウムまたはカルシウム等の アルカリ土類金属、またはホウ素またはアルミニウム等 の土類金属である。一般に有用なキレート化合物である と知られている一価、二価または三価の金属はいずれも 使用することができる。

【0041】また、2は、少なくとも2以上の確合芳香 族環の一方がアゾールまたはアジンからなる復素環を形 成させる原子を示す。ここで、もし必要であれば、上記 20 経集構造、高次構造の相違や、それに起因する機能的な 縮合芳香族環に他の異なる環を付加することが可能であ る。また、機能上の改善が無いまま嵩ばった分子を付加 することを回避するため、2で示される原子の教は18 以下に維持することが好ましい。さらに、具体的にキレ ート化オキシノイド化合物を例示すると、トリス(8-キノリノール) アルミニウム、ビス (8-キノリノー ル) マグネシウム、ビス(ベンゾー8ーキノリノール) 亜鉛、ビス(2-メチル-8-キノリラート) アルミニ ウムオキシド、トリス(8 - キノリノール) インジウ ム、トリス (5-メチル-8-キノリノール) アルミニ 30 【0043】 ウム、8-キノリノールリチウム、トリス(5-クロロ

-8-キノリノール》ガリウム、ビス(5-クロロー8 ーキノリノール)カルシウム、5、7ージクロルー8ー キノリノールアルミニウム、トリス(5,7-ジブロモ 10 -8-ヒドロキシキノリノール》アルミニウム等があ

【①①42】上記EMLの形成方法としては、例えば萎 着法、スピンコート法,キャスト法、LB法などの公知 の方法により薄膜化することにより形成することができ るが、特に分子体補膜であることが好ましい。ここで、 分子体論膜とは、該化合物の気相状態から沈着され形成 された薄膜や、酸化合物の溶融状態または液相状態から 固体化され形成された膜のことである。通常、この分子 体積膜はLB法により形成された薄膜(分子家積膜)と 相違により区別することができる。また、EMLは樹脂 などの結着材と共に溶剤に溶かして溶液とした後、これ をスピンコート法などにより薄膜化して形成することが できる。このようにして形成されたEMLの順厚につい ては特に制限はなく、適宜状況に応じて選ぶことができ るが、好ましくは1mm~10mm、特に好ましくは5 nm~5μmの範囲がよい。前記一般式(A)~(C) で表される発光材料としては以下の化合物が挙げられ る。

[118]

$$C = C H - C H = C H$$

i-Pr : イソプロピル語

$$C = C H - C H = C C H,$$

$$\bigcup_{C} C = C H - \bigcup_{C} C H = C H$$

H, C
$$\longrightarrow$$
 C = C H \longrightarrow C H = C \longrightarrow C H,

[0044]

40 [ft19]

$$C = CH - CH = C$$

$$CH = C$$

[0045]

[ft20]

$$C = CH - OCH_{8}$$

$$CH = C$$

$$CH = C$$

$$CH = C$$

[0046]

[ft21]

[0047]

[ft22]

[0048]

[ft23]

$$c = c \text{ is } -c \text{$$

[0049]

[ft24]

(22)

[0050] [他25]

40

【0051】また、陽極としては、仕事関数の大きい (4 e V以上) 金属、合金、電気伝導性化合物およびこ れらの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられ る。 このような電極物質の具体例としては、Auなどの 金属、Cui、ITO、SnO」、ZnOなどの誘電性 透明材料が挙げられる。該陽極は、これらの電極物質を 蒸着やスパッタリングなどの方法により、薄膜を形成さ せることにより作製することができる。この電極より発

44 ことが望ましく。また、電極としてのシート抵抗は数百

♀/□以下が好ましい。さらに順厚は材料にもよるが、 通常10nm~1μm,特に10~20nmの範囲が好 ましい。

【0052】一方、陰極としては、仕事関数の小さい (4 e V以下) 金属, 合金、電気伝導性化合物およびこ れらの混合物を電極物質とするものが用いられる。この ような電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリ ウムーカリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネ 19 シウム:銀合金、A!/AlO,, インジウム、養土類 金属などが挙げられる。該除極はこれらの電極物質を蒸 着やスパッタリングなどの方法により、薄膜を形成させ ることにより、作製することができる。また、電極とし てのシート抵抗は数百章/口以下が好ましく、膜厚は通 第10nm~1μm, 特に50~200nmの範囲が好 ましい。なお、本発明の素子においては、特に規定しな いが、該陽極または陰極のいずれか一方が透明または半 透明であることが発光を透過し、取り出す効率がよいの で好ましい。

20 【りり53】次に、HTLは、必ずしも本素子に必要な ものではないが、発光性能の向上のため用いた方が好き しいものである。この具工しとしては、より低い電界で 正孔をEMLに輸送する材料が好ましく、さらに正孔の 移動度が、例えば10°~10° V/cmの電界印加時 に、少なくとも 10-°cm²/V・秒であればなお好ま しい。また、電子をEML内に留めておくため、EML と陽極の間には電子障壁層(EBL)を用いることがで きる。このようなHTLの材料については、前記の好き しい性質を有するものであれば特に制限はなく、従来、 30 光導伝材料において、正孔の電荷輸送材として慣用され ているものやEL素子の正孔注入層に使用される公知の ものの中から任意のものを選択して用いることができ

【0054】該HTLの付斜としては、例えばトリアゾ ール誘導体(米国特許第3.112,197号明細書等参照)、 オキサジアゾール誘導体(米国特許第3,189,447 号明細 書等参照), イミダゾール誘導体(特公昭37-160 96号公報等参照》、ポリアリールアルカン誘導体(米 国特許第3,615,402 号明細書,同3,820,989 号明細書, 40 同3,542,544 号明細書, 特公昭4.5-5.5.5号公報, 同 51-10983号公報、特開昭51-93224号公 級、同55-17105号公報,同56-4148号公 報、同55-108667号公報,同55-15695 3号公報, 同56-36656号公報等参照)、ビラゾ リン誘導体およびピラゾロン誘導体(米国特許第3.180. 729 号明細書、同4,278,746 号明細書、特開昭55-8 8064号公報、同55-88065号公報,同49-105537号公報, 同55-51086号公報, 同5 6-80051号公報,同56-88141号公報、同 光を取り出す場合には、透過率を10%より大きくする 59 57-45545号公親、同54-112637号公

45 報、同55-74546号公報等参照), フェニレンジ アミン誘導体(米国特許第3,615,494 号明細書、特公昭 51-10105号公報、同46-3712号公報、同 47-25336号公報、特開昭54-53435号公 銀、同54-110536号公報、同54-11992 5号公銀等参照), アリールアミン誘導体(米国特許第 3.567.450 号明细音,同3.180,703 号明细音,同3.240、 597 号明細書、同3,658,520 号明細書、同4,232,103 号 明細書, 同4,175,951 号明細書, 同4,012,376 号明細 青、特公昭49-35702号公報、同39-2757-7号公報, 特開昭55-144250号公報, 同56-119132号公報, 同56-22437号公報、西独 特許第1,110,518 号明細書等参照)、アミノ置換カルコ ン誘導体(米国特許第3,526,501 号明細書等参照)。オ キサゾール誘導体(米国特許第3,257,203 号明細書など に記載のもの)、スチリルアントラセン誘導体 (特関昭 56-46234号公報等参照)、プルオレノン誘導体 (特開昭54-110837号公報等参照), ヒドラゾ ン誘導体(米国特許第3,717,462 号明細書, 特開昭5.4 -59143号公報, 同55-52063号公報、同5 20 ヘキサン, N. N, N', N'-テトラーpートリルー 5-52064号公報,同55-46760号公報,同 55-85495号公報、同57-11350号公報, 同57-148749号公報等参照)、スチルベン誘導 体 (特閑昭61-210363号公報、同61-228 451号公報、同61-14642号公報,同61-7 2255号公報、同62-47646号公報、同62-36674号公報,同62-10652号公報。同62 -30255号公報, 同60-93445号公報、同6 0-94462号公報,同60-174749号公報。 同60-175052号公報等参照)などを挙げること 30 ができる。さらに、シラザン誘導体(米国特許第4.950、 950 号明細書)、ポリシラン系(特開平2-20499 6号公報), アニリン系共重合体(特開平2-2822

【0055】本発明においては、HTLの材料として、 次に示すポリフィリン化合物(特関昭63-29569 65号公報などに記載のもの) および芳香族第三級アミ ン化合物およびスチリルアミン化合物(米国特許第4.12 7,412 号明細書、特開昭53-27033号公報、同5 4-58445号公報, 同54-149634号公報。 同54-64299号公報、同55-79450号公 報、同55-144250号公報,同56-11913 2号公報. 同61-295558号公報, 同61-98 353号公報、同63-295695号公報等参照). 特に該芳香族第三級アミン化合物を用いることが好まし

63号公報)などが挙げられる。

【0056】該ポリフィリン化合物の代表例としては、

ポルフィン、1、10、15、20-テトラフェニルー 21日, 23日-ポルフィン銅(ロ); 1, 10, 1 5、20-テトラフェニル21日、23日-ポルフィン 亜銅(II);5、10,15,20-テトラキス(ペン タフルオロフェニル》 - 2 1 日、23 日 - ボルフィン: シリコンフタロシアニンオキシド:アルミニウムフタロ シアニンクロリド: フタロシアニン(無金属): ジリチ ウムフタロシアニン:銅テトラメチルフタロシアニン; 銅フタロシアニン:クロムフタロシアニン:亜鉛フタロ 10 シアニン:鉛フタロシアニン:チタニウムフタロシアニ ンオキシド:マグネシウムフタロシアニン:銅オクタメ チルフタロシアニンなどが挙げられる。

【0057】また該芳香族第三級アミン化合物およびス チリルアミン化合物の代表例としては、N,N、N、, N'-テトラフェニルー4、4'-ジアミノフェニル、 N、N -ジフェニルーN、N -ジ (3-スチルフェ ニル) - 4, 4゚ージアミノビフェニル, 2, 2 - ビス (4-ジーゥートリルアミノフェニル)プロバン、1, 1-ビス(4-ジーp-トリルアミノフェニル) シクロ 4、4°-ジアミノビフェニル、1、1-ビス(4-ジ - p - トリルアミノフェニル) - 4 - フェニルシクロヘ キサン, ビス (4ージメチルアミノー2ーメチルフェニ ル) フェニルメタン、ビス(4 - ジーp-トリルアミノ フェニル) フェニルメタン、N, N' -ジフェニルー N、N'-ジ(4-メトキシフェニル)-4, 4'-ジ アミノビフェニル、N、N、N、N、-テトラフェニ ルー4, 4 ージアミノジフェニルエーテル、4、4 - ビス (ジフェニルアミノ) クオードリフェニル、N, N. N-トリ (P-トリル) アミン、4-(ジ-ゥ-ト リルアミノ〉-4.-[4(ジ-p-トリルアミノ)ス チリル】スチルベン、4-N、N-ジフェニルアミノー (2-ジフェニルビニル) ベンゼン、3-メトキシー 4'-N, N-ジフェニルアミノスチルベンゼン、N-フェニルカルバゾール、芳香族ジメチリディン系化合物 などが挙げられる。

【0058】HTLは、上記化合物を、例えば真空蒸音 法、スピンコート法、LB法などの公知の薄膜法により 製験して形成することができる。この正孔注入層の順厚 40 は、特に制限はないが、通常は5 nm~5 μmである。 この正孔注入層は、上記正孔注入材料1種または2種以 上からなる一層で構成されていてもよいし、あるいは、 前記正孔注入層とは別程の化合物からなる正孔注入層を 綺層したものであってもよい。

【0059】一方、EBLの材料としては、例えば、 [0060] [ft26]

[0061]

* * [ft27]

[0062]

* *[ft28]

(6)

[0063] [(£29]

(11)

(15)
$$C = CH - CO - CH = CH$$

【0065】を挙げることができる。また、EMLと陰 極の間に電子伝達性が優れ、かつ陰極との付着性が良好

い。新たに付加する接着層は、EMLおよび陰極に対し て付着性の高い材料を含有するのが好ましい。とのよう である接着層(電子注入層、付着改善層)を用いてもよ 50 な付着性の高い材料としては、例えば8-ヒドロキシキ

Dall to the second of the seco

ノリンまたはその誘導体の金属錯体が挙げられる。具体例としては、オキシン (一般に8-キノリノールまたは8-ヒドロキシキノリン)のキレートを含む金属キレートオキシノイド化合物が挙げられる。さらに、オキサジアゾール誘導体による層を接着層の代わりに用いてもよ*

* い。オキサジアゾール誘導体としては、一般式 (IX) および (X) 【0066】 【化31】

$$Ar^{\prime\prime} = \bigcup_{0}^{N-N} Ar^{\prime\prime} = \bigcup_{0}^{N-N} Ar^{\prime\prime} = \cdots (X)$$

【0067】(式中、Ar® ~Ar® なおびAr™はそれぞれ独立に置換または無置換のアリール基を示し、Ar™は置換または無置換のアリーレン基を示す。)で表される電子伝達化合物が挙げられる。ここで、アリール基としてはフェニル基。ナフチル基、ピフェニル基。アントラニル基、ベリレニル基、ピレニル基などが挙げられ、アリーレン基としてはフェニレン基。ナフチレン基、ピフェニレン基、アントラセニレン基。ペリレニレ※20

※ン基、ピレニレン基などが挙げられる。また、置換基としては炭素数1~10のアルキル基、炭素数1~10のアルコキシ基またはシアノ基などが挙げられる。この電子伝達化合物は、薄膜形成性のものが好ましい。上記電子伝達化合物の具体例としては、

[0068] [(£32]

(1-Buはターシャリープチル茲)

【0069】などが挙げられる。 【0070】 【実施例】次に本発明を実施例、比較例および参考例に 50 より、さらに詳しく説明する。本発明は、これらの例に

よって何ら限定されるものではない。 実施例1

25mm×75mm×1mmのガラス基板(HOYA社製、NA40)上に、「TOを蒸着法にて100mmの厚きで製膜したもの(HOYA製)を透明支持基板とした。なお、この基板は、イソプロピルアルコール中で5分間超音波洗浄後、窒素を吹きつけて乾燥し、UVおよびオゾンドライストリッパ(UV300、サムコインタ*

53

*・ナショナル社製)で10分間処理を超し、基板表面の 汚染不純物を除去したものである。この透明支持基板上 に市販の蒸着装置(日本真空技術(株)製)の基板ホル ダーに固定し、モリブデン製抵抗加熱ボートに銅フタロ シアニン(CuPc)を200mg入れ、他のモリブデン製紙抗加熱ボートに

[0071] [4:33]

【0072】(DPAVBi)を200mgを入れ、さ ※1) ちに他のモリブデン製抵抗加熱ボートに4.4°-ビス 【0073】 (2.2°-ジフェニルビニル)ビフェニル(DPVB※ 【化34】 DPVBi:

【0074】を200mgを入れた。とこで、CuPc は正孔注入材料、DPAVB!は色変換性正孔輸送材 料、DPVBiは発光材料である。次いで、真空槽を1 ×10 Paまで減圧した。その後CuPcの入った前 記ポートを加熱し、蒸着速度0.1~0.3mm/秒で透明 支持基板上に蒸着して、鰻厚20mmの正孔注入層を製 膜させた。このとき、基板の温度は室温であった。これ を真空槽より取り出すことなく、正孔注入層にDPAV Biを加熱し、蒸着速度0.1~0.5 n m/秒で膜厚60 nmの色変換性正孔輸送層を形成した。次いで、DPV Biを加熱し、蒸者速度0.1~0.4 n m/秒で膜厚40 nmの発光層を形成した。得られた墓板上の積層物を真 空槽より取り出し、ステンレススチール製のマスクを設 置し、一方、モリブデン製紙抗加熱ボートに8ヒドロキ シキノリンのA1錯体 (A1q) を200mg入れ、他 のモリブデン製紙抗加熱ボートにマグネシウムリボン1 よ入れ、また別のタングステン製フィラメントにAgを 500g入れた。ここで、先ず、Alg入りのモリブデ ン製鑑抗加熱ボートを加熱し、蒸着速度0.1~0.3 n m 40 /秒で膜厚60mmの電子注入層(付着改善層)を形成 した。次いで、マグネシウムリボンとAg入りのモリブ デン製抵抗加熱ボートを同時に加熱し、蒸者速度1.7 n m/秒 (マグネシウムリボン), 蒸着速度9.07~9.0★

★9 n m/秒(A 1)でMg: Ag 台金陰極を形成した。 得られた素子に、電圧8 V を印加した結果、5.6 mA/cm³ の電流が流れ、発光線度130 cd/m³ の緑色 発光を得た。さらに、測定した発光スペクトルを図4 (実線)に示す。このスペクトルより、DPVBiから 生じた励起状態をTPDは何ら変換せず青色発光が生じ るのに対し、DPAVBiは緑色発光に効率よく変換し ていることが判明した。なお、DPAVB」の発光スペ クトルは、DPAVB」の蛍光スペクトルに一致する。 【0075】比較例1

色変換性正孔輸送材料をDPAVBiから色変換性正孔 輸送材料でないTPDに代えた以外は、実施例1と同様 にして有機EL素子を作製した。得られた素子に、弯圧 8Vを印加した結果、6mA/cmiの電流が流れ、発 光輝度100cd/miの青色発光を得た。これは、D PVBiの発光色を示しており、TPDによる色変換は されていない。また、得られた発光スペクトルは図4の 点線と同じであった。

46 【0076】実施例2

色変換性正孔輸送材料をDPAVBiから色変換性正孔 輸送材料である

[0077] [他35]

DTVA:

【0078】DTVAに代えた以外は、実施例1と同様 にして有機EL素子を作製した。得られた素子に、電圧 14 Vを印加した結果、110 mA/cm² の電流が流 れ. 発光輝度610cd/m'の緑色発光を得た。ま た、発光スペクトルを測定した結果、DTVAで色変換 された発光であることがわかった。

【0079】比較例2

色変換性正孔輸送材料をDTVAから色変換性正孔輸送 材料でないTPDに代えた以外は、実施例2と同様にし て有機EL素子を作製した。得られた素子に、電圧9V※10 ャップを記載した。

	村科名	エネルギーギ
ĵ	DPAVBi	2.7
2	DTVA	2.6
3	DPVB (EMLの材料)	3,0
į	CuPc	2,0
5	TPD	3, 1

以上の比較結果より、次のことが確認できる。

- 色変換性正孔輸送材料のエネルギーギャップは、発 光層のエネルギーギャップより小さい。
- ② CuPcのように無蛍光性の材料は上記②の性質を 29 有していても色変換性のないものは色変換性正孔輸送材 料に用いることはできない。これに対し、DPAVB 1. DTVAは通常のUVランプ (水銀ランプ) などに より室内照明下で明確に蛍光が確認できる程蛍光性が強 い。また、TPDのように、発光層よりエネルギーギャ ップが大きい場合は、色変換性を持たない。なお、この エネルギーギャップ値は様々な公知の方法で測定できる が、今回は吸収端より見積もる方法を採用した。

[0081]

【発明の効果】以上の如く、本発明は、発光層で得られ 30 Eg2:色変換性正孔注入輸送材料の吸収スペクトルの た発光スペクトルを正孔注入輸送領域において色変換す ることができ、さらに均一な発光が得られ、発光効率の 優れた製造の容易な有機EL素子を提供する。したがっ※

※ て、本発明の有機EL素子は表示素子などの情報産業機 器など、特に表示素子において有効に利用することがで きる。

*を印創した結果、10mA/cm²の電流が流れ、発光

超度 180 c d / m⁴ の青色発光を得た。これは、DP

VBiの発光色を示しており、TPDによる色変換はさ

れていない。また、得られた発光スペクトルは図4の破

色変換性のある正孔輸送材料のエネルギーギャップを発

光材料のエネルギーギャップと比較した。なお、比較の

ため、色変換性でないCuPcとTPDのエネルギーギ

ャップ (eV)

【図面の簡単な説明】

複と同じであった。

【0080】参考例1

【図1】 有機EL素子の発光層の吸収スペクトル、発 光スペクトルおよび正孔注入輸送材料の吸収スペクトル を示す。

【図2】 部分色変換を示す発光スペクトルを示す。

[図3] 完全色変換を示す発光スペクトルを示す。

【図4】 実施例1と比較例1で得られた発光スペクト ルを示す。

【符号の説明】

Egl:発光層の吸収スペクトルの上限波長

上限波長

C:色変換して生じた発光スペクトル

E: 発光層による発光スペクトル

